⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-188829

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		砌公開	昭和63年(198	8)8月4日
G 11 B 5/858 C 23 C 18/32 C 23 F 17/00 C 25 D 7/00 G 11 B 5/704 5/82	*	7350-5D 7128-4K 8019-4K K-7325-4K 7350-5D 7350-5D	審査請求	未請求	発明の数	1	(全4頁)

の発明の名称

下地メッキの耐食性向上方法

②特 願 昭62-22149

❷出 願 昭62(1987)2月2日

69発明者 黒住 忠

神奈川県川崎市川崎区扇町5-1 昭和電工株式会社化学

品研究所内

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門2丁目10番12号

郊代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明紅藝

1. 発明の名称

下地メッキの耐食性向上方法

2. 特許請求の範囲

磁気ディスクの製造において、素地のアルミニウム板表面に下地メッキを施した後のベーキングを、10⁻⁴~10⁻⁷Torrの真空中で行なうことを特徴とする下地メッキの耐食性向上方法。

3、発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は磁気ディスクの製造に関し、素地のアルミニウム板に下地メッキを施した後、このメッキの耐食性を向上させるために行なわれる処理方法に関する。

「従来の技術」

磁気ディスク装置は、コンピューターシステムでの配位装置として、その重要性は年々高まっており、その小型化、低価格化を目標として磁気配録媒体の高密度化が要望されている。

磁気ディスクは、紫地のアルミニウム板の配を 磁気媒体(メッキ法の場合 CoNiP、スパッタ法 の場合、CoNi、CoNiCrなど)で被覆して製造 されるが、両者の密着性を向上させるため、間に 下地メッキ閥を介在させる。

従来、ベーキング処理は、ハードディスクにおいては、クリーンオーブンが使用され、大気雰囲気、常圧下、100~200°C、1~3hrの条件で行なわれている。この処理により、吸蔵水素を除去するとともに、メッキの応力を均一化し、

耐食性が向上するが、ペーキング条件は、下地メッキのPの含有量によって、上記類四内で変えられている。

「発明が解決しようとする問題点」

ところで、ハードディスクはフロッピーディスクと異なり、コンピュータから世気ディスクを取出すことなく、コンピュータの一部分として使用されるもので、世気ディスクの寿命は、コンピュータの寿命に直枯する。また、ハードディスクが用いるコンピュータは、一般家庭においても使用されるため、世界各国の環境条件に耐えるものであることが必要である。

上記世気ディスクの質食は、表面から発生するものもあるが、下地メッキが質食されることが原因となって発生することが多い。例えば、前処理の際使用される酸がピンホール等に強か殺存し、これによって質食が開始され、素地アルミニウムは酸に弱きといるとで地メッキの応力によって強く、下地メッキの応力によっ

用された酸など、腐食阴始の契囚となるものが完全に除去される。

「寒施例」

本発明においては、素地のアルミニウムに、NiPの無電解メッキを施した後のペーキングを、10⁻¹~10⁻¹の真空度で行なうことが必要である。この際、ペーキング中の真空度を高めてゆくに従って耐食性は増加するが、10⁻¹ Torr以下の真空度ではその効果が充分でなく、10⁻¹Torr以上の真空度としてもその効果は上昇せず、経済的でない。

また、ベーキングの温度および時間は、従来行なわれているクリーンオーブンによるベーキング法と同様、100~200°C、1~3hrの条件下で行なわれる。温度が100°C未満では耐食性を向上させる効果が少なく、200°Cを起えると、市販のハードディスク用メッキ浴を用いた場合、磁性を生ずるものがある。

また、ペーキング時間は、上紀温度範囲を用い た場合、温度が低くとも時間を長くすれば、温度 てふくらみが発生し、磁気媒体もふくらんで使用できなくなるが、従来のペーキング方法は、下地メッキの腐食を防止する効果が充分でなかった。

本発明者は、上記の問題点を解決すべく鋭意研究した結果、ベーキングを減圧下で行なうと下地メッキの耐食性が向上することを発見した。

本勢明は、上記の発見に基づいてなされたもので、素地アルミニウムと、磁性媒体とを密着させ、しかもほぼ永久的に腐食を発生することのない下地メッキが得られる下地メッキの耐食性向上方法を提供することを目的とする。

「問題点を解決するための手段」

本発明は上記の目的を適成すべくなされたもので、その要旨は、磁気ディスクの製造において、 素地アルミニウムの変面に下地メッキを施した後 のペーキングを、IO-4~IO-TTorrの真空下 で行なう下地メッキの耐食性向上方法にある。

「作用」

本類明は、下地メッキのベーキングを I 0 - *~ I 0 - * Torrの真空下で行なうので、前処理に使

を高く、時間を短くした場合と同様な効果がある。例えば、「50°Cで3hr処理するより、6hr処理した下地メッキの方が耐食性は高いが、200°Cで3hr処理しても同じ耐食性が得られるものもある。しかし、ベーキング時間が短い方が、オーブンの使用効率が高くなり、経済的である。

また、ベーキングを真空下で行なった後、これを空気雰囲気で常温、常圧に戻しても耐食性の向上効果は顕著であるが、最面が酸化され、磁性特性が不良となることがあり、真空中でベーキングを行なった後、Ns. Ar等の不活性ガスを導入し、この雰囲気を保持してオーブン内を常温、常圧に戻した後、取出すのが好ましい。

また、下地メッキの耐食性利定には、下地メッキが相当高い耐食性を有するため、通常のメッキの優劣利定に用いられる塩水噴霧試験やヒートショック試験では遊が認められず不適当である。そのため塩水噴霧試験に代えて、これをさらにハードにした侵渡試験が用いられる。用いられる侵渡としては、下地メッキ表面に残る可能性のをい

例えばHC1水溶液等が適当である。

比較方法は、 衆地のアルミニウム板に下地メッキを施し、面を航面研取した後、 ベーキングを行ない、これを所定設定の H C 2 等の水溶液に所定時間侵液して取出し、 統面の変化した部分を目視によって料定し、 その面積の全面積に対する割合を彩によって示すことによって耐食性を比較した。
変施例 1

水地アルミニウム板を磁気ディスク用の非磁性 NiPメッキ浴に3hr侵波してPの含有量が 11.5 vt%、厚み3·6 μαの下地メッキを施し、

独面研摩した後、これを真空オーブン中で真空度を変え、150°C、2hгのベーキングを行なった。ベーキング終了後、オーブン中にNiを導入し、N:雰囲気において常温、常圧にもどした。この下地メッキしたアルミニウム板を、2▼t%のHCℓ水溶液に48hr侵潰し、耐食性を測定した。各真空度と耐食性の関係を第1図に示す。第1図より明らかなように10°°~10°°T orrの間でほぼ耐食性が飽和していることがわかる。

に48 侵敗し、耐食性を測定した。各真空度と耐食性の関係を第3 図に示す。第3 図より明らかなように10-*~10-*Torrの間でほぼ耐食性が 数和していることがわかる。

实施例 4

5 et%のNaCl水溶液に9 6 hr侵浪して耐食は 設を行なった他は実施例 1 と同じにして真空度と 耐食性の関係を求めた。結果を第 4 図に示す。 第 4 図より明らかなように、H C l 水溶液を用いた 場合とその傾向は同じであるが、耐食性は高い様 な結果となる。したがって、耐食性の差を比較す る場合には、差が大きく現われる H C l 水溶液が 適当である。

実施例 5

ベーキング温度を、100°C、175°C、 200°Cとした他は、実施例1と同じにして、 各温度における真空度と、耐食性との関係を求め、 各温度をパラメーターとして第6図に示す。第5 図より、温度が高い程耐食性が増大し、また、真 空度が10~°~10~°Torrの間で耐食性がほぼ

实施例 2

ベーキングの際の真空度を10^{-*} Torrとし、ベーキング温度を100~200° Cに変えた他は、実施例1と同じにして、ベーキング温度と耐食性との関係を求めた。結果を第2図に示す。第2図より明らかなように、温度が高くなるにしたがって耐食性が増加する。また、この範囲の温度では、真空度を10^{-*} Torrとしても下地メッキの非磁性特性が劣化することなく、表面が硬化したり、クラックが入ったりする表面状態の悪化は認められなかった。

实施例 3

素地アルミニウム板を磁気ディスク用非磁性
NiPメッキ俗に3hr侵液してPの含有量 1 2 . 5
wt%、厚み36μsの下地メッキを施し、数面研
際した後、これを真空オープン中で真空皮を変え、
150°C、2hrのペーキングを行なった。ペー
キング終了後、オープン中にNsを導入し、Ns雰
囲気において常温、常圧にもどした。この下地メッ
キしたアルミニウム板を、2vt%のHC2水溶液

粒和することがわかる。

「発明の効果」

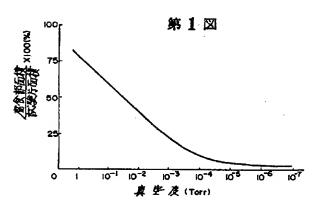
以上述べたように、緊地アルミニウムに下地メッキを施した後のベーキングを10~ ~10~ Torrの真空中で行なう本発明に係る下地メッキの耐食性向上方法は、下地メッキの耐食性を大幅に高め、磁気ディスクの寿命をほぼ永久的なものとする効果があり、コンピュータ工業分野に寄与することが極めて大きい。

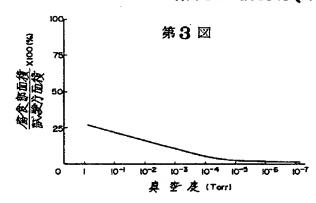
4. 図面の簡単な説明

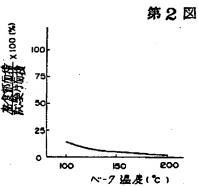
第1図は実施例 1 における真空度と耐食性の関係を示す図、第2図は実施例 2 におけるベーキング温度と耐食性の関係を示す図、第3図は実施例 3 における第1図相当図、第4図は実施例 4 における第1図相当図、第5図は温度を変え、これをパラメータとした第1図相当図である。

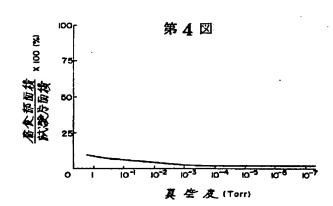
出顺人 昭和電工株式会社

特開昭63-188829(4)

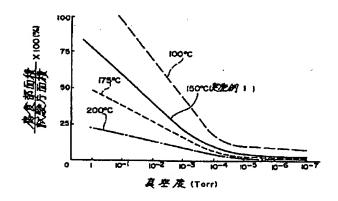








第5図



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-188829

(43)Date of publication of application: 04.08.1988

(51)Int.CI.

G11B 5/858 C23C 18/32 C23F 17/00 C25D 7/00 G11B 5/704 G11B 5/82

(21)Application number: 62-022149

(71)Applicant:

SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

02.02.1987

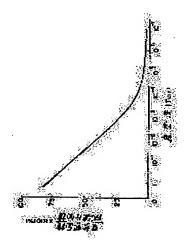
(72)Inventor:

KUROZUMI TADATOSHI

(54) IMPROVEMENT OF CORROSION RESISTANCE OF UNDERLYING PLATING

(57)Abstract:

PURPOSE: To greatly enhance the corrosion resistance of underlying plating and to extend the life of a magnetic disk by subjecting the surface of an aluminum sheet which is a stock to underlying plating then to baking in 10-4W10-7Torr vacuum at the time of producing a magnetic disk. CONSTITUTION: The stack aluminum sheet is immersed for 3hr in a nonmagnetic NiP plating bath for the magnetic disk, by which the underlying plating contg. 11.5wt.% P is formed thereon to 36µm thickness. After the plating is polished to a specular surface, the plating is baked for 2hr, at 150° C in a vacuum over with a vacuum degree as a parameter. N2 is introduced into the oven upon ending of baking and the atmosphere therein is restored to an ordinary temp. and atm. pressure. The vacuum degree in the oven at the time of the baking attains 10-4W10-7Torr when the aluminum sheet treated in such a manner is subjected to a corrosion resistance test after the sheet is immersed for 48hr in a 2wt.% hydrochloric acid soln. The result indicates that the treatment is optimum.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(11) Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 63-188829

The underplating layer is usually formed to have a thickness of 20 to 100 µm by electroless plating using NiP. The underplating layer is composed of Ni and 8 to 12 wt% of P, is nonmagnetic, and has high corrosion resistance. Increasing the corrosion resistance of the underplating layer is particularly important for extending the lifetime of the magnetic disk. Thus, the technique of underplating must be improved. Moreover, baking treatment after the plating significantly affects the corrosion resistance of the underplating; hence, vigorous studies are being made to develop underplating having higher quality.

The material aluminum substrate was dipped in a nonmagnetic NiP plating bath for magnetic disks for 3 hours to form underplating having a P content of 11.5 wt% and a thickness of 36 $\mu m\,.$

The material aluminum substrate was dipped in a nonmagnetic NiP plating bath for magnetic disks for 3 hours to form underplating having a P content of 12.5 wt% and thickness of 36 $\mu m\,.$